(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. August 2005 (04.08.2005)

CT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/071739 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/768, 21/76, 21/314, C23C 16/40, 16/30
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000088
- (22) Internationales Anmeldedatum:

22. Januar 2005 (22.01.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

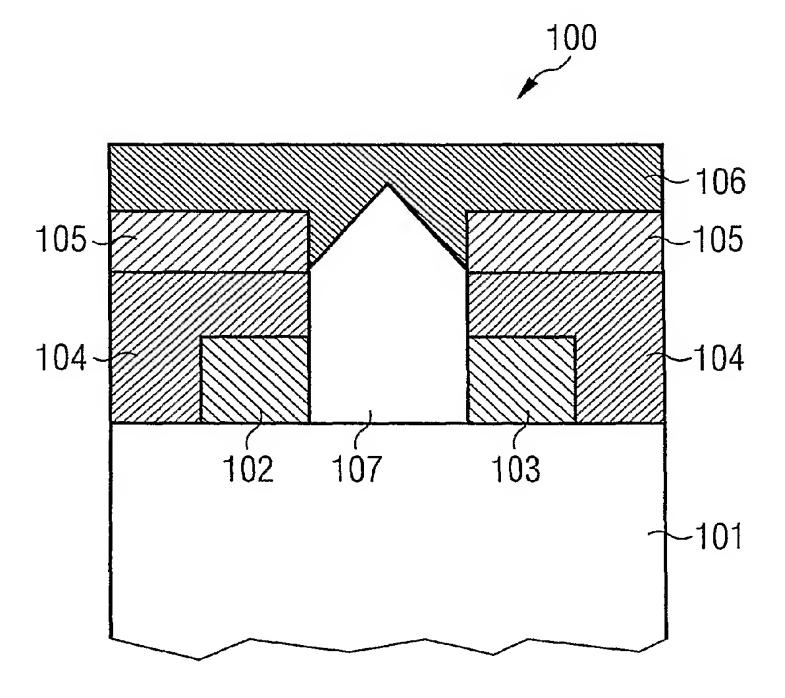
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 003 337.4 22. Januar 2004 (22.01.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GABRIC, Zvonimir [HR/DE]; Herzog-Rudolf-Weg 25, 85604 Zorneding (DE). PAMLER, Werner [DE/DE]; Viebigplatz 3, 80686 München (DE). SCHINDLER, Günther [DE/DE]; Ungererstr. 19, 80802 München (DE).

- (74) Anwalt: DOKTER, Eric-Michael; Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfstr. 6, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: PLASMA-EXCITED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD, SILICON/OXYGEN/NITROGEN-CONTAINING MATERIAL AND LAYERED ASSEMBLY
- (54) Bezeichnung: PLASMAANGEREGTES CHEMISCHES GASPHASENABSCHEIDE-VERFAHREN, SILIZIUM-SAUER-STOFF-STICKSTOFF-HALTIGES MATERIAL UND SCHICHT-ANORDNUNG





WO 2005/071739 A3



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. März 2006

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Abstract: The invention relates to a plasma-excited chemical vapor deposition method for forming a silicon/oxygen/nitrogen-containing material. The invention provides that during the supply of silicon material and oxygen material, nitrogen material is supplied while using an organic silicon precursor material.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein plasmaangeregtes chemisches Gasphasenabscheide-Verfahren zum Bilden eines Silizium-Sauerstoff-Stickstoff-haltigen Materials, bei dem während des Zuführens von Silizium-Material und Sauerstoff-Material Stickstoff-Material unter Verwendung eines organischen Silizium-Precursormaterials zugeführt wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/DE2005/000088

IPC 7	H01L21/768 H01L21/76 H01L21/	'314 C23C16/40	C23C16/30	
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED	4.2"		
	cumentation searched (classification system followed by classification HO1L C23C	ition symbols)		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the	e fields searched	
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data b	ease and, where practical, search te	rms used)	
EPO-In	ternal, PAJ			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.	
X	US 6 445 072 B1 (SUBRAMANIAN RAMKUMAR ET 9-11 AL) 3 September 2002 (2002-09-03)			
Y	column 1, line 6 - line 10 column 3, line 44 - line 53; figure 3 column 4, line 18 - line 43; figure 4 column 5, line 2 - line 25; figure 5 column 5, line 65 - column 6, line 5; figure 6 column 6, line 14 - line 27; figure 7 column 6, line 39 - line 42 column 7, line 1 - line 10; claims 1,2,7,8 1-11			
χ Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members a	re listed in annex.	
A docume	tegories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not		r the international filing date inflict with the application but iple or theory underlying the	
"E" earlier o	lered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention		
filing d		"X" document of particular relevant cannot be considered novel involve an inventive step who	or cannot be considered to en the document is taken alone	
which citation "O" docume	is cited to establish the publication date of another nor other special reason (as specified) entreferring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with a	nce; the claimed invention blue an inventive step when the one or more other such docu-	
	means ent published prior to the international filing date but nan the priority date claimed	ments, such combination be in the art. "&" document member of the sam	ing obvious to a person skilled	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the internal	tional search report	
2	4 October 2005	31/10/2005		
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer		
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Klopfenstein, P		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

0.70	TO DE DELEVANT		
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Category °	Chanon of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Tiesevant to claim (40.	
X	US 6 211 057 B1 (LIN SHIH-CHI ET AL) 3 April 2001 (2001-04-03) column 1, line 5 - line 10 column 3, line 49 - column 4, line 44; figures 1-4 column 5, line 13 - line 26; figure 7	9-11	
Y	WO 03/019649 A (INFINEON TECHNOLGIES AG; SCHINDLER, GUENTHER; PAMLER, WERNER; GABRIC,) 6 March 2003 (2003-03-06) cited in the application page 1, line 19 - line 30 page 8, line 35 - page 9, line 12 page 21, line 11 - line 37; figure 10 page 22, line 17 - page 23, line 6; figure 1 page 25, line 18 - page 26, line 37; figure 12 page 27, line 26 - page 28, line 12 page 32, line 1 - line 6; figure 17 page 33, line 13 - page 35, line 5; figures 18-21	1-11	
Y	DE 41 18 165 A1 (MITSUBISHI DENKI K.K., TOKIO/TOKYO, JP) 12 December 1991 (1991-12-12) cited in the application column 3, line 30 - line 57 column 5, line 36 - line 53; figures 7,11 column 6, line 40 - line 48; figure 8C column 7, line 58 - column 8, line 13	3-8	
A	DE 101 25 019 A1 (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 5 December 2002 (2002-12-05) cited in the application column 1, line 59 - column 2, line 7 column 2, line 28 - line 45 column 5, line 40 - column 6, line 24; figure 1 column 6, line 57 - column 7, line 5 column 7, line 55 - column 8, line 17; figures 4,5 column 8, line 40 - line 54; figures 6,7 column 9, line 20 - line 64; figures 8,9 column 10, line 48 - line 62; figure 12	1-11	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 573 (E-1624), 2 November 1994 (1994-11-02) -& JP 06 216122 A (KAWASAKI STEEL CORP), 5 August 1994 (1994-08-05) abstract paragraph '0010! - paragraph '0012!; tables 1,4	1-11	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation No PCT/DE2005/000088

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
US 6445072	B1 03-09-2002	AU 5579001 EP 1307913 TW 523867 WO 0207213	A1 07-05-2003 B 11-03-2003	
US 6211057	B1 03-04-2001	NONE		
WO 03019649	4 06-03-2003	DE 10140754 EP 1419525 TW 571422 US 2005079700	A2 19-05-2004 B 11-01-2004	
DE 4118165	A1 12-12-1991	JP 2814009 I JP 4039934 I KR 9408373 I US 5260600 I	A 10-02-1992 B1 12-09-1994	
DE 10125019	N1 05-12-2002	WO 02095820 / TW 554511		
JP 06216122	A 05-08-1994	NONE		



Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000088

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/768 H01L21/76 C23C16/30C23C16/40 H01L21/314 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H01L C23C IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie^o 9 - 11US 6 445 072 B1 (SUBRAMANIAN RAMKUMAR ET X AL) 3. September 2002 (2002-09-03) Spalte 1, Zeile 6 - Zeile 10 Spalte 3, Zeile 44 - Zeile 53; Abbildung 3 Spalte 4, Zeile 18 - Zeile 43; Abbildung 4 Spalte 5, Zeile 2 - Zeile 25; Abbildung 5 Spalte 5, Zeile 65 - Spalte 6, Zeile 5; Abbildung 6 Spalte 6, Zeile 14 - Zeile 27; Abbildung 7 Spalte 6, Zeile 39 - Zeile 42 Spalte 7, Zeile 1 - Zeile 10; Ansprüche 1,2,7,8 1 - 11Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung Anmeldedatum veröffentlicht worden ist kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ererfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen ausgeführt) Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 31/10/2005 24. Oktober 2005 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Klopfenstein, P Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000088

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.		
X	US 6 211 057 B1 (LIN SHIH-CHI ET AL)	9-11		
, and the second	3. April 2001 (2001-04-03)			
	Spalte 1, Zeile 5 - Zeile 10 Spalte 3, Zeile 49 - Spalte 4, Zeile 44;			
	Abbildungen 1-4			
	Spalte 5, Zeile 13 - Zeile 26; Abbildung 7			
Υ	WO 03/019649 A (INFINEON TECHNOLGIES AG;	1-11		
	SCHINDLER, GUENTHER; PAMLER, WERNER;			
	GABRIC,) 6. März 2003 (2003-03-06) in der Anmeldung erwähnt			
	Seite 1, Zeile 19 - Zeile 30			
	Seite 8, Zeile 35 - Seite 9, Zeile 12			
	Seite 21, Zeile 11 - Zeile 37; Abbildung 10			
	Seite 22, Zeile 17 - Seite 23, Zeile 6;			
	Abbildung 1			
	Seite 25, Zeile 18 - Seite 26, Zeile 37;			
	Abbildung 12 Seite 27, Zeile 26 - Seite 28, Zeile 12			
	Seite 32, Zeile 1 - Zeile 6; Abbildung 17			
	Seite 33, Zeile 13 - Seite 35, Zeile 5; Abbildungen 18-21			
	Appliadigen 10-21			
Υ	DE 41 18 165 A1 (MITSUBISHI DENKI K.K.,	3–8		
	TOKIO/TOKYO, JP) 12. Dezember 1991 (1991-12-12)			
	in der Anmeldung erwähnt			
	Spalte 3, Zeile 30 - Zeile 57			
	Spalte 5, Zeile 36 - Zeile 53; Abbildungen			
	7,11 Spalte 6, Zeile 40 - Zeile 48; Abbildung			
	8C			
	Spalte 7, Zeile 58 - Spalte 8, Zeile 13			
Α	DE 101 25 019 A1 (INFINEON TECHNOLOGIES	1-11		
	AG) 5. Dezember 2002 (2002-12-05)			
	in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 59 - Spalte 2, Zeile 7			
	Spalte 2, Zeile 28 - Zeile 45			
	Spalte 5, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 24;			
	Abbildung 1 Spalte 6, Zeile 57 - Spalte 7, Zeile 5			
	Spalte 7, Zeile 55 - Spalte 8, Zeile 17;			
	Abbildungen 4,5			
	Spalte 8, Zeile 40 - Zeile 54; Abbildungen 6,7			
	Spalte 9, Zeile 20 - Zeile 64; Abbildungen			
	8,9 Spalte 10, Zeile 48 - Zeile 62; Abbildung 12	-		
	-/			
}				

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internal ales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000088

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°		Betr. Anspruch Nr.		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 018, Nr. 573 (E-1624), 2. November 1994 (1994-11-02) -& JP 06 216122 A (KAWASAKI STEEL CORP), 5. August 1994 (1994-08-05) Zusammenfassung Absatz '0010! - Absatz '0012!; Tabellen 1,4	1-11		

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000088

lm Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichu		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6445072	B1	03-09-2002	AU EP TW WO	5579001 A 1307913 A1 523867 B 0207213 A1	30-01-2002 07-05-2003 11-03-2003 24-01-2002
US 6211057	B1	03-04-2001	KEINE		
WO 03019649	Α	06-03-2003	DE EP TW US	10140754 A1 1419525 A2 571422 B 2005079700 A1	27-03-2003 19-05-2004 11-01-2004 14-04-2005
DE 4118165	A1	12-12-1991	JP JP KR US	2814009 B2 4039934 A 9408373 B1 5260600 A	22-10-1998 10-02-1992 12-09-1994 09-11-1993
DE 10125019	A1	05-12-2002	WO TW	02095820 A2 554511 B	28-11-2002 21-09-2003
JP 06216122	Α	05-08-1994	KEINE		